

産総研出願特開情報

出願内容は、産総研の特許検索システム(IDEA)からご覧になれます。
 産総研が保有する技術、ノウハウの技術移転につきましては、ベンチャー開発・技術移転センター 事業化推進グループにご相談下さい。
 産総研 イノベーション推進本部 ベンチャー開発・技術移転センター 事業化推進グループ TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159
 mail. aist-tlo-ml (@aist.go.jp を付けてください)

2016年4月公開分 (51件)

| No. | 公開番号 | 発明の名称 | 出願人 |
|-----|--------------|---|--------------------------------------|
| 1 | 特開2016-43409 | レーザ溶接装置及びその溶接方法 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 2 | 特開2016-44800 | 真空断熱材及びその製造方法 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 3 | 特開2016-45124 | 土壌中放射性物質深度分布推定法 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 4 | 特開2016-46273 | 炭化珪素半導体装置の製造方法 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社 |
| 5 | 特開2016-47026 | 視床痛を有する非ヒト霊長類モデル動物 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 国立大学法人 筑波大学 |
| 6 | 特開2016-47028 | 異性体マンノシルアルジールリピッド、その製造方法、および界面活性剤 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 東洋紡株式会社 |
| 7 | 特開2016-48224 | フレキシブル電流センサ及びその製造方法 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 8 | 特開2016-48270 | 上皮性卵巣癌鑑別マーカー | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 9 | 特開2016-48485 | 遺伝子発現情報解析装置、遺伝子発現情報解析方法、及びプログラム | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 10 | 特開2016-48601 | 金属パターンの形成方法及び導電体 | 田中貴金属工業株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 11 | 特開2016-49064 | マイクロチップを用いたPCR装置 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 山口 佳則 |
| 12 | 特開2016-50132 | アルミナ粒子 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 水澤化学工業株式会社 |
| 13 | 特開2016-50207 | 新規な縮合多環芳香族化合物及びその用途 | 日本化薬株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 14 | 特開2016-50877 | センサ装置及びその製造方法 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 15 | 特開2016-51244 | テスト方法及びテスト装置 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 16 | 特開2016-52979 | セラミックス部材とアルミニウム部材とを接合する方法 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 17 | 特開2016-53021 | アルコキシラン類、オリゴシロキサン類およびその製造方法 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 18 | 特開2016-53128 | 生分解性樹脂の樹脂組成物、分解制御方法及び分解制御剤 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 昭和電工株式会社 |
| 19 | 特開2016-53522 | 放射性物質汚染域の距離推定法 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 20 | 特開2016-54246 | 不揮発性メモリ及びその製造方法 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 21 | 特開2016-56161 | ベンゼン又はナフタレンを製造する方法 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 22 | 特開2016-56266 | 炭化水素の製造方法 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 23 | 特開2016-56317 | マイクロバブル含有ポリマー溶液及び該ポリマー溶液製造方法 | 国立大学法人 東京大学 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 24 | 特開2016-56814 | 揚力制御装置 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 25 | 特開2016-57218 | 蛍光灯種類識別装置および識別方法 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 26 | 特開2016-57906 | 視点位置の計測方法及び計測システム | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 27 | 特開2016-58572 | 熱電変換材料および熱電変換素子 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 28 | 特開2016-58657 | 炭化珪素半導体素子及び炭化珪素半導体素子の製造方法 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社 |
| 29 | 特開2016-58658 | 炭化ケイ素半導体装置 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社 |
| 30 | 特開2016-58659 | 炭化珪素半導体装置およびその製造方法 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社 |
| 31 | 特開2016-58661 | 半導体装置 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社 |
| 32 | 特開2016-59292 | ハロモナス菌を用いた3-ヒドロキシ酪酸の製造方法 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 大阪瓦斯株式会社 |
| 33 | 特開2016-59347 | 細胞内の核酸の解析方法ならびにそのためのシステムおよびキット | コニカミノルタ株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 34 | 特開2016-59834 | 気体分離装置及び気体分離方法 | JFEエンジニアリング株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 35 | 特開2016-59835 | 気体分離装置及び気体分離方法 | JFEエンジニアリング株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 36 | 特開2016-59836 | 気体分離装置及び気体分離方法 | JFEエンジニアリング株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 37 | 特開2016-60657 | 単結晶の製造方法、基材、及び、単結晶製造装置 | JFEエンジニアリング株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 38 | 特開2016-60738 | アルコキシシロキサン化合物の製造方法 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 39 | 特開2016-60811 | 近赤外光応答性ゲル材料及び該ゲル材料を用いた自己修復性材料並びに自己修復方法 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 40 | 特開2016-61586 | 加熱型誘導結合プラズマトーチ | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 41 | 特開2016-63069 | 半導体装置とその製造方法 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 42 | 特開2016-63583 | 高分子アクチュエータの伸縮評価方法 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 43 | 特開2016-64967 | リチウム複合酸化物、リチウム複合酸化物の製造方法、リチウム二次電池用正極活物質、及び、リチウム二次電池 | 本田技研工業株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 44 | 特開2016-65134 | ジグリコールアミド酸型配位子を有するビニルモノマー | 日東電工株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 45 | 特開2016-65277 | 希土類元素の吸着分離材 | 日東電工株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 46 | 特開2016-65757 | 減衰量測定試験方法 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |

| | | | |
|----|--------------|--|-------------------------------|
| 47 | 特開2016-65815 | 電気化学測定用の金ナノ粒子含有カーボン薄膜電極及び当該電極を用いたヒ素イオンの電気化学検出法 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 48 | 特開2016-65827 | 酸素センサ | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 太陽日酸株式会社 |
| 49 | 特開2016-65994 | 低抵抗透明多孔質電極及びこれを用いたエレクトロクロミック素子 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 50 | 特開2016-66521 | イベント用発光装置及び該装置を用いた情報処理システム | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 51 | 特開2016-66749 | 炭化珪素半導体装置の製造方法 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社 |